

登録証



登録番号： E1657
登録日： 2007年03月11日
再認証日： 2018年05月08日
変更日： 2019年05月09日
有効期限： 2021年05月07日
(ASR 移転日： 2016年09月06日)

株式会社日本真空科学研究所

本社
神奈川県横浜市青葉区田奈町 78-5

貴社の環境マネジメントシステムは、当社の審査の結果

JIS Q 14001:2015 (ISO 14001:2015)

の要求事項に適合していることを証明します。

<登録範囲>

下記に示す光学機器用部品の設計及び製造

1. 光学薄膜製品
2. 精密ガラス及びプラスチック加工製品

本認証は、上記登録範囲に限り有効とします。

本認証は、環境マネジメントシステムが審査登録要求事項に適合して維持されていることを条件に有効とします。

本登録証は、付属書と併せてご覧ください。



エイエスール株式会社
東京都中央区日本橋大伝馬町 2-7
上級経営管理者

片山 裕介



付 属 書 1/1

登録番号 : E1657
再認証日 : 2018年05月08日
変更日 : 2019年05月09日
有効期限 : 2021年05月07日



株式会社日本真空科学研究所

本社 下記に示す光学機器用部品の設計及び製造
神奈川県横浜市青葉区田奈町 78-5

- 1.光学薄膜製品
- 2.精密ガラス及びプラスチック加工製品

伊勢崎工場
群馬県伊勢崎市戸谷塚町 48-1
光学機器用精密ガラス及びプラスチック加工製品の製造



エイエスアール株式会社
東京都中央区日本橋大伝馬町 2-7
上級経営管理者

片山 裕介

